

---

## ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

---

### УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР ОСАГА-100

**ГСО 10032-2011**

**ДОКУМЕНТЫ, устанавливающие требования к метрологическим и техническим характеристикам и выпуску из производства:**

- «Техническое задание на разработку стандартных образцов пространственных характеристик полупроводниковых гетероструктур ОСАГА-100», утвержденное 20.06.2011 г.;
- «Стандартные образцы пространственных характеристик полупроводниковых гетероструктур ОСАГА-100. Программа испытаний в целях утверждения типа», утвержденная 05.09.2011 г.

Периодичность актуализации технической документации на тип стандартного образца не реже одного раза в пять лет.

**ФОРМА ВЫПУСКА:** серийное производство периодически повторяющимися партиями.

**НОМЕР ЭКЗЕМПЛЯРА (ПАРТИИ), ДАТА ВЫПУСКА:**

партия № 1, дата выпуска 25.08.2011 г.

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Для аттестации методик измерений структурных параметров объектов и веществ, основанных на методах рентгеновской дифрактометрии и рефлектометрии, контроля погрешностей методик измерений в процессе их применения.

**СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:**

- **область применения:** микро-, наноэлектроника, нанотехнологии, производство СВЧ-транзисторов, светодиодов, солнечных батарей, оптоэлектронных элементов на основе лазеров с вертикальными резонаторами для оптических межсоединений, созданиеnanostructuredированных материалов, оснащение органов государственных и метрологических служб.

**ДОКУМЕНТЫ, определяющие применение:**

- ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 – ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002,
- «Инструкция по применению стандартных образцов пространственных характеристик полупроводниковых гетероструктур ОСАГА-100».

**ОПИСАНИЕ:**

Стандартный образец представляет собой подложку из арсенида галлия с нанесенной на одну из сторон эпитаксиальной гетероструктурой, состоящей из слоев  $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$  толщиной ~50 нм и GaAs толщиной ~50 нм. Общее число групп слоев - 12. На обратной стороне стандартного образца нанесена маркировка «ОСАГА-100», внутренний номер серии (для рекламаций производителю), номер партии и номер экземпляра внутри партии.

Габаритные размеры стандартного образца – 17,0x17,0x0,4 мм<sup>3</sup> с допуском в каждом измерении не более 0,1 мм.

Стандартный образец помещен в герметичный контейнер со специальным клейким слоем Gel-Pack. На лицевой и обратной стороне контейнера расположена этикетка.

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Аттестуемые характеристики:

- 1) средняя толщина слоев  $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$  в гетероструктуре, выраженная в нанометрах;
- 2) средняя толщина слоев GaAs в гетероструктуре, выраженная в нанометрах;
- 3) межслоевой период повторения слоев, выраженный в нанометрах.

Таблица 1 – Нормированные метрологические характеристики

№ п/п	Наименование аттестуемой характеристики	Единица измерения	Диапазон допускаемых аттестованных значений	Расширенная неопределенность при P=0,95, (k=2)
1	Средняя толщина слоя $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$	нм	45÷55	1,2
2	Средняя толщина слоя GaAs	нм	45÷55	1,2
3	Межслоевой период повторения слоев	нм	90÷110	2

**СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА:** 2 года.

**Место и способ нанесения знака утверждения типа на сопроводительные документы стандартного образца:** печатным способом в правом верхнем углу первого листа паспорта и этикетки стандартного образца утвержденного типа.

**РАЗРАБОТЧИК:** - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)» (МФТИ).  
141700, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, 9.

Приложение к свидетельству № 2399  
об утверждении типа стандартных образцов  
(обязательное)

Лист № 3  
всего листов 3

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)» (МФТИ).  
141700, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, 9.

Заместитель  
Руководителя Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии

подпись

Е.Р. Петросян  
расшифровка подписи

М.П. «\_\_\_» 2011 г.